

次世代半導体等小委員会（第9回）

日時：令和8年6月22日(月) 9:00～11:00

場所：経済産業省 本館12階西1会議室
(TeamsによるWeb会議も併用)

議事次第

1. 開会
2. 事務局からの説明・議論
3. 閉会

<資料>

- | | |
|-----|-------------|
| 資料1 | 議事次第、配布資料一覧 |
| 資料2 | 委員名簿 |
| 資料3 | 事務局資料 |
| 資料4 | 事務局資料 |

以上